

中華民國專利證書

發明第 I 439317 號

發明名稱：還原二氧化碳的裝置及方法

專利權人：國立台灣大學

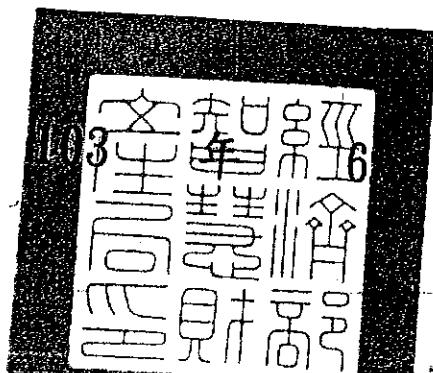
發明人：吳紀聖、蔡旻霏、張展璋

專利權期間：自 2014 年 6 月 1 日至 2031 年 12 月 29 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局
局長 王美花

中華民國



月 1 日